Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

ИНСТИТУТ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ЭЛЕКТРОНИКЕ, СПИНТРОНИКЕ И ФОТОНИКЕ КАФЕДРА ФИЗИКИ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СРЕД

ОДОБРЕНО НТС ИНТЭЛ

Протокол № 4

от 23.07.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРАКТИКУМ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Направление подготовки (специальность)

[1] 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика

Семестр	Трудоемкость, кред.	Общий объем курса, час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	В форме практической подготовки/ В	СРС, час.	КСР, час.	Форма(ы) контроля, экз./зач./КР/КП
7	1-2	36-72	0	0	32		4-40	0	3
Итого	1-2	36-72	0	0	32	16	4-40	0	

АННОТАЦИЯ

Целями освоения учебной дисциплины являются:

изучение численных методов, используемых для моделирования физических процессов. В состав курса входят: методы интерполяции и аппроксимации функций, заданных на отрезке аналитически или в виде набора значений; методы численного интегрирования; методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений; методы решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка; методы решения систем уравнений и т.д.

При изучении дисциплины ставится следующая учебная задача: научить студентов в рамках данного курса использованию численных методов при решении задач математического моделирования физических процессов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины являются:

изучение численных методов, используемых для моделирования физических процессов. В состав курса входят: методы интерполяции и аппроксимации функций, заданных на отрезке аналитически или в виде набора значений; методы численного интегрирования; методы решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений; методы решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка; методы решения систем уравнений и т.д.

При изучении дисциплины ставится следующая учебная задача: научить студентов в рамках данного курса использованию численных методов при решении задач математического моделирования физических процессов.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Lля успешного освоения программы данной дисциплины требуется повторение изученных материалов по следующим дисциплинам (в скобках указываются содержательные разделы, полезные для изучения данной дисциплины):

- "Информатика", 1-й семестр (Алфавит и словарь языка Паскаль, Стандартные библиотечные модули. Встроенные функции и процедуры. Массивы. Одномерные массивы. Описание пользовательских типов. Передача параметров-массивов в процедуры и функции. Многомерные массивы и операции над ними. Модуль Graph. Понятие текстового и графического экрана. Стандартные графические процедуры и функции.);
- "Информатика", 2-й семестр (Файлы. Текстовые файлы. Типизированные файлы. Описание, открытие, работа с файлами. Строковые выражения. Стандартные строковые процедуры и функции. Множества. Операции над множествами. Записи. Простые виды сортировки. Алгоритмы сортировки. Модули, определяемые пользователем. Описание, передача параметров, использование.).

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональные компетенции в соотвествии с задачами и объектами (областями знаний) профессиональной деятельности:

Задача	Объект или область	Код и	Код и
профессиональной	знания	наименование	наименование
деятельности (ЗПД)		профессиональной компетенции;	индикатора достижения
		Основание	профессиональной
		(профессиональный	компетенции
		стандарт-ПС,	компетенции
		анализ опыта)	
	проектно-конст		
Составление	элементная база,	ПК-4.2 [1] -	3-ПК-4.2[1] - Знать
описаний	системы и технологии	Способен	основные
проводимых	интегральной,	использовать и	программно-
исследований и	волоконной и	осваивать	технические
разрабатываемых	градиентной оптики, а	инструменты и	средства, которые
проектов, подготовка	также микрооптики	программное	могут быть
данных для	элементная база	обеспечение,	использованы для
составления обзоров,	полупроводниковых,	необходимое для	проектирования и
отчетов и другой	волоконных и планарных	проектирования,	моделирования
технической	лазеров элементная база,	моделирования, а	устройств
документации в	системы, материалы,	также обработки	радиофотонных
области	методы и технологии,	результатов	устройств и
радиофотоники	обеспечивающие	измерения	интегральных схем.;
	оптическую передачу,	характеристик	У-ПК-4.2[1] - Уметь
	прием, обработку, запись	радиофотонных	осваивать новое
	и хранение информации	устройств и	программное
	элементная база и	интегральных схем	обеспечения и
	системы преобразования	на их основе.	другие методы
	и отображения		анализа в области
	информации элементная	Основание:	радиофотоники, а
	база и системы на основе	Профессиональный	также
	наноразмерных и	стандарт: 29.002	комбинировать и
	фотоннокристаллических		интегрировать
	структур системы		проекты, результаты
	оптических и квантовых вычислений и		моделирования и
			данные измерений при необходимости
	оптические компьютеры оптические системы		одновременного
			использования
	искусственного интеллекта устройства и		нескольких
	системы компьютерной		программно-
	фотоники		технических
	4-1-111111		средств.;
			В-ПК-4.2[1] -
			Владеть основными
			методами измерений
			электронных,
			оптических и иных
	I	I	

характеристик радиофотонных устройств, уметь грамотно представлять результаты измерений, а также проводить сравнение с результатами моделирования с учетом погрешностей и допусков. ПК-5.2 [1] -Составление 3-ПК-5.2[1] - Знать элементная база, Способен описаний системы и технологии основные проводимых интегральной, использовать и программноисследований и волоконной и осваивать технические разрабатываемых градиентной оптики, а программное средства, которые проектов, подготовка также микрооптики; обеспечение, могут быть данных для элементная база необходимое для использованы для составления обзоров, полупроводниковых, проектирования, проектирования и отчетов и другой волоконных и планарных моделирования, а моделирования технической лазеров; элементная база, также обработки устройств документации в системы, материалы, результатов радирофотоники и интегральных схем области методы и технологии, измерений радиофотонных обеспечивающие характеристик на их основе; технологий и систем оптическую передачу, оптико-электронных У-ПК-5.2[1] - Уметь прием, обработку, запись устройств осваивать новое и хранение информации; радирофотоники и программное элементная база и интегральных схем обеспечение и системы преобразования на их основе другие методы и отображения анализа в области информации; элементная Основание: радиофотоники, а Профессиональный база и системы на основе также стандарт: 29.002 комбинировать и наноразмерных и фотоннокристаллических интегрировать структур; системы проекты, результаты оптических и квантовых моделирования и вычислений и данные измерений при необходимости оптические компьютеры; одновременного оптические системы искусственного использования интеллекта; устройства и нескольких системы компьютерной программнофотоники технических средств; В-ПК-5.2[1] -Владеть основными методами измерений электронных, оптических и иных характеристик устройств

Выполнение математического (компьютерного) моделирования с целью анализа и оптимизации параметров объектов фотоники и оптоинформатики на базе имеющихся средств исследований и проектирования, включая стандартные пакеты автоматизированного проектирования и моделирования

элементная база, системы и технологии интегральной, волоконной и градиентной оптики, а также микрооптики элементная база полупроводниковых, волоконных и планарных лазеров элементная база, системы, материалы, методы и технологии, обеспечивающие оптическую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации элементная база и системы преобразования и отображения информации элементная база и системы на основе наноразмерных и фотоннокристаллических структур системы оптических и квантовых вычислений и оптические компьютеры оптические системы искусственного интеллекта устройства и системы компьютерной фотоники

ПК-4 [1] - способен к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях;

Основание: Профессиональный стандарт: 29.004 радирофотоники, уметь грамотно представлять результаты измерений, а также проводить сравнение с результатами моделирования с учетом погрешностей и допусков 3-ПК-4[1] - Знать

основные правила разработки проектной и рабочей технической документации, правила оформления конструкторской документации принципы и методы расчета и проектирования деталей и узлов приборов и установок в соответствии с техническим заданием.; У-ПК-4[1] - Уметь анализировать технические требования, предъявляемые к разрабатываемым узлам и элементам рассчитывать и проектировать детали и узлы приборов и установок, разрабатывать проекты технических описаний установок и приборов, проводить концептуальную и проектную проработку типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и

элементном уровнях В-ПК-4[1] - Владеть методами анализа и расчета, навыками конструирования и проектирования в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях, методами расчета и проектирования деталей и узлов приборов и установок с использованием

стандартных средств

3-ПК-4.3[1] - Знать

автоматизации

производственно-технологический

Подготовка и проведение технологических процессов производства материалов и изделий фотоники, оптоэлектроники и радиофотоники элементная база, системы и технологии интегральной, волоконной и градиентной оптики, а также микрооптики элементная база полупроводниковых, волоконных и планарных лазеров элементная база, системы, материалы, методы и технологии. обеспечивающие оптическую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации элементная база и системы преобразования и отображения информации элементная база и системы на основе наноразмерных и фотоннокристаллических структур системы оптических и квантовых вычислений и оптические компьютеры оптические системы искусственного

ПК-4.3 [1] - Способен составить эскизный технологический маршрут для создания основных компонентов элементной базы интегральной радиофотоники.

Основание: Профессиональный стандарт: 29.004 номенклатуру и устройство основных компонентов интегральной радиофотоники, в том числе полупроводниковых лазерных диодов, фотодиодов, электрооптических модуляторов, волноводов, устройств вводавывода, резонаторов и других пассивных элементов.; У-ПК-4.3[1] - Уметь грамотно составить технологический маршрут, учитывающий все необходимые операции и процессы, а также задать требуемые параметры на каждом этапе.; В-ПК-4.3[1] -

	интеллекта устройства и системы компьютерной фотоники		Владеть основными технологическими операциями, необходимыми для изготовления компонентов радиофотонных устройств на основе полупроводников и полупроводниковых гетероструктур.
Подготовка и проведение технологических процессов производства материалов и изделий фотоники, оптоэлектроники и радиофотоники	элементная база, системы и технологии интегральной, волоконной и градиентной оптики, а также микрооптики; элементная база полупроводниковых, волоконных и планарных лазеров; элементная база, системы, материалы, методы и технологии, обеспечивающие оптическую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации; элементная база и системы преобразования и отображения информации; элементная база и системы на основе наноразмерных и фотоннокристаллических структур; системы оптических и квантовых вычислений и оптические компьютеры; оптические системы искусственного интеллекта; устройства и системы компьютерной фотоники	ПК-5.3 [1] - Способен составить эскизный технологический маршрут для создания основных компонентов элементной базы интегральной радиофотоники Основание: Профессиональный стандарт: 29.004	3-ПК-5.3[1] - Знать номенклатуру и устройство основных компонентов интегральной радиофотоники, в том числе полупроводниковых лазерных диодов, фотодиодов, электрооптических модуляторов, волноводов, устройств вводавывода, резонаторов и других пассивных элементов; У-ПК-5.3[1] - Уметь грамотно составить технологический маршрут, учитывающий все необходимые операции и процессы, а также задать требуемые параметры на каждом этапе; В-ПК-5.3[1] - Владеть основными технологическими операциями, необходимыми для изготовления компонентов радиофотонных устройств на основе полупроводниковых гетероструктур
	па по постода		

Анализ
поставленной задачи
исследований в
области фотоники и
оптоинформатики на
основе подбора и
изучения
литературных и
патентных
источников

элементная база. системы и технологии интегральной, волоконной и градиентной оптики, а также микрооптики элементная база полупроводниковых, волоконных и планарных лазеров элементная база, системы, материалы, методы и технологии, обеспечивающие оптическую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации элементная база и системы преобразования и отображения информации элементная база и системы на основе наноразмерных и фотоннокристаллических структур системы оптических и квантовых вычислений и оптические компьютеры оптические системы искусственного интеллекта устройства и системы компьютерной

ПК-1 [1] - способен к анализу поставленной задачи исследований в области фотоники и оптоинформатики

Основание: Профессиональный стандарт: 40.011 3-ПК-1[1] - Знать современное состояние развития фотоники и оптоинформатики; У-ПК-1[1] - уметь анализировать исходные требования при решении задач в области фотоники и оптоинформатики проводить поиск научнотехнической информации по теме решаемой задачи и аткнроту корректировать требования к решаемой задаче в области фотоники и оптоинформатики; В-ПК-1[1] - Владеть навыками анализа простых исследовательских задач в области фотоники и оптоинформатики

Построение математических моделей для анализа свойств объектов исследования и выбор численного метода их моделирования, разработка алгоритма решения задачи

фотоники элементная база, системы и технологии интегральной, волоконной и градиентной оптики, а также микрооптики элементная база полупроводниковых, волоконных и планарных лазеров элементная база, системы, материалы, методы и технологии, обеспечивающие оптическую передачу, прием, обработку, запись и хранение информации элементная база и системы преобразования и отображения информации элементная

ПК-2 [1] - способен к математическому моделированию процессов и объектов фотоники и оптоинформатики, их исследованию на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и самостоятельно разработанных программных продуктов

Основание: Профессиональный стандарт: 40.011

3-ПК-2[1] - Знать возможности стандартных пакетов автоматизированного проектирования при математическом моделировании объектов фотоники и оптоинформатики.; У-ПК-2[1] - уметь решать типичные математические задачи на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования; В-ПК-2[1] - Владеть навыками самостоятельной разработки программ

база и системы на основе	при математическом
наноразмерных и	моделировании
фотоннокристаллических	процессов и
структур системы	объектов фотоники и
оптических и квантовых	оптоинформатики.
вычислений и	
оптические компьютеры	
оптические системы	
искусственного	
интеллекта устройства и	
системы компьютерной	
фотоники	

4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДИСЦИПЛИНЫ

Направления/цели	Задачи воспитания (код)	Воспитательный потенциал
воспитания		дисциплин
Профессиональное	Создание условий,	Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин
	формирование ответственности	профессионального модуля для
	за профессиональный выбор,	формирования у студентов
	профессиональное развитие и	ответственности за свое
	профессиональные решения	профессиональное развитие
	(B18)	посредством выбора студентами
		индивидуальных образовательных
		траекторий, организации системы
		общения между всеми
		участниками образовательного
		процесса, в том числе с
		использованием новых
		информационных технологий.
Профессиональное	Создание условий,	1.Использование воспитательного
воспитание	обеспечивающих,	потенциала дисциплин/практик
	формирование научного	«Научно-исследовательская
	мировоззрения, культуры	работа», «Проектная практика»,
	поиска нестандартных научно-	«Научный семинар» для:
	технических/практических	- формирования понимания
	решений, критического	основных принципов и способов
	отношения к исследованиям	научного познания мира, развития
	лженаучного толка (В19)	исследовательских качеств
		студентов посредством их
		вовлечения в исследовательские
		проекты по областям научных
		исследований. 2.Использование
		воспитательного потенциала
		дисциплин "История науки и
		инженерии", "Критическое
		мышление и основы научной
		коммуникации", "Введение в
		специальность", "Научно-
		исследовательская работа",
		"Научный семинар" для:

- формирования способности
отделять настоящие научные
исследования от лженаучных
посредством проведения со
студентами занятий и регулярных
бесед;
- формирования критического
мышления, умения рассматривать
различные исследования с
экспертной позиции посредством
обсуждения со студентами
современных исследований,
исторических предпосылок
появления тех или иных открытий
и теорий.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Разделы учебной дисциплины, их объем, сроки изучения и формы контроля:

№ п.п	Наименование раздела учебной дисциплины	Недели	Лекции/ Практ. (семинары)/ Лабораторные работы, час.	Обязат. текущий контроль (форма*, неделя)	Максимальный балл за раздел**	Аттестация раздела (форма*, неделя)	Индикаторы освоения компетенции
	7 Семестр						
1	Приближение функций и численное дифференцирование	1-8	0/0/16		25	КИ-8	3-ПК-1, У-ПК-1, B-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, B-ПК-2, 3-ПК-4.2, У-ПК-4.2, B-ПК-4.3, У-ПК-4.3, B-ПК-5.2, У-ПК-5.2, B-ПК-5.3, У-ПК-5.3, В-ПК-5.3
2	Численное	9-16	0/0/16		25	КИ-16	3-ПК-1,
	интегрирование и						У-ПК-1,

nautautta						В-ПК-1,
решение						
дифференциальных						3-ПК-2,
уравнений						У-ПК-2,
						В-ПК-2,
						3-ПК-4,
						У-ПК-4,
						3-ПК-4.2,
						У-ПК-4.2,
						В-ПК-4.2,
						3-ПК-4.3,
						У-ПК-4.3,
						В-ПК-4.3,
						3-ПК-5.2,
						У-ПК-5.2,
						В-ПК-5.2,
						3-ПК-5.3,
						У-ПК-5.3,
						В-ПК-5.3
Итого за 7 Семестр		0/0/32		50		
Итого за 7 Семестр Контрольные		0/0/32		50 50	3	3-ПК-1,
1		0/0/32			3	3-ПК-1, У-ПК-1,
Контрольные		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-4.2,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-4.2,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-4.2, У-ПК-4.2, З-ПК-4.2,
Контрольные мероприятия за 7		0/0/32			3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-4.2, У-ПК-4.2,
Контрольные мероприятия за 7	новант		RLOCT		3	У-ПК-1, В-ПК-1, 3-ПК-2, У-ПК-2, В-ПК-2, 3-ПК-4, У-ПК-4, В-ПК-4, 3-ПК-4.2, У-ПК-4.2, У-ПК-4.3, У-ПК-4.3,

Сокращение наименований форм текущего контроля и аттестации разделов:

Обозначение	Полное наименование
КИ	Контроль по итогам
3	Зачет

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Недели	Темы занятий / Содержание	Лек.,	Пр./сем.,	Лаб.,
		час.	час.	час.
	7 Семестр	0	0	32
1-8	Приближение функций и численное	0	0	16

^{** -} сумма максимальных баллов должна быть равна 100 за семестр, включая зачет и (или) экзамен

	11			
4	дифференцирование	D		
1	Абсолютная и относительная погрешности	-	аудиторны	
	Представление и запись числовой информации в памяти	0	0	2
	компьютера. Источники погрешностей и их	Онлай		
	классификация. Абсолютная и относительная	0	0	0
	погрешности. Вычисление погрешностей. Приближенные			
	числа и действия с ними.			
2 - 4	Интерполяционные многочлены	Всего	аудиторны	х часов
	Интерполяция и приближение функций. Вычисление	0	0	6
	значений многочлена по схеме Горнера.	Онлай	H	
	Интерполяционные многочлены. Многочлен Фурье.	0	0	0
	Интерполяционный многочлен Лагранжа. Оценка			
	погрешности аппроксимации. Конечные и разделенные			
	разности. Интерполяционный многочлен Ньютона.			
	Расположение узлов интерполяции, минимизирующих			
	оценку погрешности на отрезке. Многочлены Чебышова.			
5 - 6	Сплайны	Всего	ц аудиторны	х часов
5 0	Сплайны. Кубический сплайн. Способы задания наклонов.	0	0	4
	Метод наименьших квадратов. Методика построения	Онлай	ŭ	<u> </u>
	многочлена наилучшего среднеквадратичного	Онлаи	0	0
	приближения. Области применения различных методов	U	U	U
7 0	интерполяции.	D		
7 - 8	Метод прогонки для решения системы алгебраических		аудиторны	
	уравнений	0	0	4
	Численное дифференцирование. Вычисление	Онлай	H	
	погрешностей формул численного дифференцирования.	0	0	0
	Метод прогонки для решения системы алгебраических			
	уравнений.			
9-16	Численное интегрирование и решение	0	0	16
	дифференциальных уравнений			
9 - 10	Численное интегрирование	Всего	аудиторны	х часов
	Численное интегрирование. Вычисление определенных	0	0	4
	интегралов. Квадратурные формулы Ньютона-Котеса.	Онлай	Н	
	Частные случаи: формула прямоугольников, формула	0	0	0
	трапеций, формула Симпсона. Квадратурной формула			
	Гаусса. Метод Монте-Карло для вычисления интегралов.			
	Оценка погрешностей основных типов квадратурных			
	формул.			
11 - 12	Численные методы решения задачи Коши для	Всего	аудиторны	х часов
	обыкновенных дифференциальных уравнений	0	0	4
	Численные методы решения задачи Коши для	Онлай	H	
	обыкновенных дифференциальных уравнений. Методы	0	0	0
	Рунге-Кутта и Адамса. Сравнение методов Рунге-Кутта и			
	Адамса. Связь между ошибкой на шаге и глобальной			
	ошибкой. Методы численного решения			
	дифференциальных уравнений высших степеней.			
	Формулы Рунге-Кутта для уравнений второго порядка.			
13 - 14		Rooma		V HOOOP
13 - 14	Методы решение краевых задач для ОДУ второго		аудиторны Го	1
	порядка	0	0	4
	Методы решение краевых задач для обыкновенных	Онлай		
	дифференциальных уравнений второго порядка.	0	0	0
	Разностная методика. Методы минимизации невязки:	1		İ

	метод коллакации, интегральный метод наименьших квадратов, дискретный метод наименьших квадратов, метод Галеркина.			
15 - 16	Решение систем линейных уравнений	Всего а	удиторных	часов
	Решение систем линейных уравнений. Методы Гаусса,	0	0	4
	простых итераций и Зайделя. Необходимые и достаточные	Онлайн	I	
	условия сходимости этих методов. Методы решения	0	0	0
	нелинейных уравнений и систем уравнений. Метод			
	деления пополам. Метод простых итераций. Метод			
	Ньютона. Метод наискорейшего спуска для нелинейных			
	систем уравнений.			

Сокращенные наименования онлайн опций:

Обозначение	Полное наименование
ЭК	Электронный курс
ПМ	Полнотекстовый материал
ПЛ	Полнотекстовые лекции
BM	Видео-материалы
AM	Аудио-материалы
Прз	Презентации
T	Тесты
ЭСМ	Электронные справочные материалы
ИС	Интерактивный сайт

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализация программы используются следующие технологии:

- лекции по курсу традиционного типа, на которых применяется компьютерный проектор для иллюстраций сложных устройств, систем и алгоритмов;
 - самостоятельная работа студентов
 - практические занятия

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств по дисциплине обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущего, рубежного и промежуточного контроля по дисциплине.

Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения представлена в следующей таблице:

Компетенция	Индикаторы освоения	Аттестационное мероприятие (КП 1)
ПК-1	3-ПК-1	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-1	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-1	3, КИ-8, КИ-16
ПК-2	3-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-2	3, КИ-8, КИ-16

ПК-4	3-ПК-4	3, КИ-16
	У-ПК-4	3, КИ-16
	В-ПК-4	3
ПК-4.2	3-ПК-4.2	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-4.2	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-4.2	3, КИ-8, КИ-16
ПК-4.3	3-ПК-4.3	3, КИ-8, КИ-16
	У-ПК-4.3	3, КИ-8, КИ-16
	В-ПК-4.3	3, КИ-8, КИ-16
ПК-5.2	3-ПК-5.2	КИ-8, КИ-16
	У-ПК-5.2	КИ-8, КИ-16
	В-ПК-5.2	КИ-8, КИ-16
ПК-5.3	3-ПК-5.3	КИ-8, КИ-16
	У-ПК-5.3	КИ-8, КИ-16
	В-ПК-5.3	КИ-8, КИ-16

Шкалы оценки образовательных достижений

Шкала каждого контрольного мероприятия лежит в пределах от 0 до установленного максимального балла включительно. Итоговая аттестация по дисциплине оценивается по 100-балльной шкале и представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля.

Итоговая оценка выставляется в соответствии со следующей шкалой:

Сумма баллов	Оценка по 4-ех	Оценка	Требования к уровню освоению
	балльной шкале	ECTS	учебной дисциплины
90-100	5 — «отлично»	A	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, использует в ответе материал
			монографической литературы.
85-89		В	Оценка «хорошо» выставляется студенту,
75-84		С	если он твёрдо знает материал, грамотно и
70-74	4 – «хорошо»	D	по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос.
65-69			Оценка «удовлетворительно»
60-64	3 — «удовлетворительно»	Е	выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
Ниже 60	2 – «неудовлетворительно»	F	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки. Как правило, оценка

	«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
	соответствующей дисциплине.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Специальное программное обеспечение не требуется

LMS И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

https://online.mephi.ru/

http://library.mephi.ru/

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Специальное материально-техническое обеспечение не требуется

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: лекции, практические занятия, реферат, устный опрос, контрольная работа.

Дополнительную информацию можно получить на кафедре, в библиотеке университета и из интернет-ресурсов.

В ходе лекционных занятий необходимо критически осмысливать предлагаемый материал, задавать вопросы как уточняющего характера, помогающие уяснить отдельные излагаемые положения, так и вопросы продуктивного типа, направленные на расширение и углубление сведений по изучаемой теме, на выявление недостаточно освещенных вопросов, слабых мест в аргументации и т.п. На практических занятиях необходимо активно участвовать в решении

предлагаемых проблем. Для успешного освоения дисциплины желательно выполнять индивидуальные задания, готовить доклады и рефераты. При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный материал в соответствии с учебной программой.

Рекомендуется использовать конспекты лекций и источники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а также ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Лекция, как форма выполнения аудиторной работы, призвана донести до обучающихся знания теоретического материала дисциплины. Лекции обеспечивают, прежде всего, формирование компонента «знать» компетенций. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к семинарам, практическим занятиям, коллоквиуму и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине. В ходе лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала.

В начале каждого лекционного занятия отводится время на повторение основных моментов предыдущей лекции и ответов на вопросы, возникшие в результате самостоятельной проработки лекционного материала. В конце каждой лекции также отводится дополнительное время для ответа на вопросы, возникающие у студентов в процессе прослушивания лекции. Данная стратегия ведения лекций позволяет устранить пробелы в понимании, возникающие на разных этапах восприятия лекционного материала. Для более глубокого понимания теории в конце каждой лекции студентам предлагаются ссылки на литературу или электронные ресурсы, дающие более детальное описание рассматриваемых проблем.

Практические занятия направлены на формирование навыков решения практических задач, применяя полученные теоретические знания, а также навыков самостоятельной работы под руководством преподавателя. Они формируют, прежде всего, компоненты «уметь» и «владеть» компетенций и ориентированы на решение типовых (базовых) задач, содержащих типовые механизмы, процедуры применения изучаемых методов, методик, подходов, алгоритмов, моделей и пр.

Критериями оценки результатов работы студента на практическом занятии являются:

- умение студента использовать приобретенные теоретические знания при выполнении домашних заданий;
 - сформированность умений и навыков;
 - оформление материала в соответствии с требованиями;
 - уровень освоения студентом учебного материала.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Текущий контроль результатов обучения, как правило, осуществляется в процессе практических занятий и может проводиться как в форме персонального опроса, так и в форме тестирования студентов.

Автор(ы):

Катин Константин Петрович